

(11) Publication number:

6 .

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 60116425

(51) Intl. Cl.: G01N 35/02

(22) Application date: 31.05.85

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

05.12.86

(84) Designated contracting states:

(71) Applicant: HITACHI LTD

(72) Inventor: UCHIDA HIROYASU UMETSU HIROSHI

(74) Representative:

(54) SPECIMEN RECOGNIZING DEVICE FOR AUTOMATIC ANALYZING INSTRUMENT

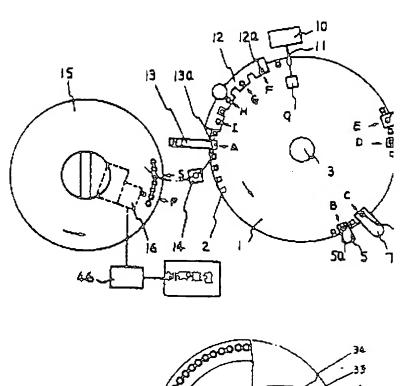
(57) Abstract:

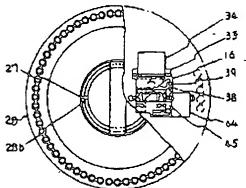
PURPOSE: To make the constitution of a device simpler, the operation easier and the reliability higher by moving a label so that the scanning position on a bar code label is made plural with respect to a reader.

CONSTITUTION: The reader 44 scans on the bar code label and feeds the scanning output to a decoder 46 when a sample vessel 29 is brought to a read position P by the rotation of a disk 28. The conversion output from said decoder is fed to a control part where the analytical item is recognized. A specified amt. of the specimen is sucked into a nozzle 13 when the vessel is sent to the position S. The specimen is discharged from a reaction vessel 2 in the position A of a reaction disk 1. The vessel 2 arrives at the position B upon ending of the

dispensing for the several items. The corresponding reagent is then discharged into the vessel 2 from a dispensing mechanism 5 and the sample reacts with the reagent. The inside of the sample 2 is thereafter stirred in the stirring position C. The vessel is subjected to discharging and stirring of the reagent in the positions D, E and arrives at the washing position F. The light absorption is measured with a spectroscope 30 at every passage of the vessel 2 through a luminous flux 11 during the process of the above-mentioned transfer. The waveform selection and concn. measurement are thus made possible.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio





⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 275657

@Int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)12月5日

G 01 N 35/02

8506-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

∞発明の名称

自動分析装置の検体認識装置

②特 顋 昭60-116425

②出 願 昭60(1985)5月31日

砂発 明 者 内 田

裕 废

広

勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場内

DP発 明 者 梅 津

勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場内

①出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

60代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

明細 石

発明の名称 自動分析委**位の検体認**放裝**位** 特許約束の範囲

- 1. 複数個の検体を設別する手段としてパーコード方式を用い、複数個の検体を所定位配に概送する試料被送手段を個え、放搬送手段上の個々の検体の収納容器者しくは該収納容器の保持具に、該検体の質型番号がパーコードで印刷されたラベルを貼付けると共に、該検体の概送上の所定位配に該ラベル上のパーコードを脱取る手段とを設け、該税取り手段のラベル上の脱取り位配を複数位配としたことを特徴とする自動分析装配の検体認識を配。
- 2 特許的水の範囲第1項において、既取り手段 の核ラベル上の既取り位立を複数位包とする手段 を、該既取り器に対するはラベルの位置を移動す ることによつて与えたことを特徴とする自動分析 装配の検体認識装置。

発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は、例えば生体試科を放体とする臨床校 査用自効分析装置に係り、特に多数個の設体を必 扱的に分析する自効分析装置に好過を数体認取装 置に関する。

(発明の背景)

多数個の佼体を選択的に分析可能な接近においては、個々の佼体に対する分析条件の設定、分析 結束の出力等のため、各校体を個別に認識智慧す る手段を必要とし、従来の毎ሺにおいてはその手 段として下記の2つの方案が用いられている。

- 1. 個別に反科容器に移在された多数個の校体が 数値可能な反科ディスク、活しくは成科ラック等 の試料磁位手段を装置内に、または装置に接続可 能に装備し、鼓試料磁位手段の各試料磁位位に 固定の各号を付し、その位置番号でその位面に成 位した校体を認識する。
- 2 試料改竄手段上の試料或设位位には無関係に 前記の試料容器または該試料容器保持具に各校体 毎の管理番号を付して検体番号とし、その番号を 接近が自動的には別して検体を認識する。

前者の場合は、接置主導型で装置に固有した番号で検体を認識するため、その装置内でのみ有効な手段であり、検体毎に付与した管理番号の識別手段を必要とせず、従つて際価な装置を提供し得るものの下記の欠点を有する。

- 1. 一般的に、一連の臨床検査を通して各検体は、 その検体毎の固有の管理番号と、各検査機器毎に 有効な検査機器から与えられる認識番号とを有す るため、検体の個同、興検査等の防止に検査機器 毎にこの双方の照合、管理を必要とする。
- 2 検査機器側から付与される認識番号、手段は 多くの場合その装位の試料機位位置であり、多数 検体を一つの、または複数個の試料機置手段に機 置する際にはその位置を間違えぬよう慎重な作業、 注意力が要求される。

後者の場合は、検査機器に関係なく検体主導型として一連の臨床検査を通して有効な管理番号が各検体毎に付与され、従つてその管理番号のみで検体が管理されるため前配した装置主導型の場合の検体の退同、誤検査等の不安は解消されるもの

4. 核パーコード航取り手段の走査に起因した扱 助等の運効性能。

等があり、接置税益はもとより装置を換作する人、 パーコードラベル等の物を含めた検体認識手段と してのシステム全体を高信頼度に構成する必要が ある。

〔発明の目的〕

〔発明の概要〕

この目的を遊成するため本発明は、

- 1. 円筒状の試料容器を用い、その軸方向に且つ その外周上の全周に度つて機体認識番号がパーコ ードで印刷されたパーコードラベルを貼付け、
- 2 核パーコードラベルが貼付けられた試料容器 をパーコード銃取り装置に対向した位置に一定間

の、各検体毎に付与された管理番号を各検査機器 が識別する手段を必要とし、またその識別能力も 高い信頼度を要し餌識別は許されない。一般的に は、この検体認識手段としては、パーコード方式 が用いられ、検体が移注された試料容器、または 該試料容器の保持具(以下、この保持具を含めて 試料容器と表示する)にその検体の管理番号が印 間されたパーコード説取り手段で各検体毎の管理番 号を英型が識別する方法が採用されているが、こ の場合に接近の検体認識能力に影響する要因としては、

- 1. 印刷の鮮明度、黒色で印刷されるパー中のポイド、白色よりなるスペース中のスポット等のパーコードラベルの印刷性能。
- 2 パーコードラベルの試料容器に対する寸法形状と貼付位位。
- 3. 試料敬恒手段にパーコードラベルが貼付けられた試料容器を敬恒する際のパーコードラベルの 駭パーコード説取り手段に対する方向性。

隔で搬送、静止させると共に、該試料容器の静止時に核パーコードの印刷方向に該跳取り手段を頂線往復走至してパーコードを硫取らせる際に該就取り手段のパーコード上の走査位置を該試料容器を並る小距離移動させることにより、複数個所として複数回の銃取りを行なうことにより、パーコードラベルの印刷性能の影響を無くし、該銃取り手段に対する試料容器の取付けの方向性を排除すると共にその走査機構を単純化することで誘取り手段の退動性能向上を計り、併せて検体認識装置の高性能、高信額度化を得たものである。

(発明の実施例)

以下、本発明の一実施例を図を用いて詳細に説明する。第1図は、本発明の一実施例を用いた自動分析接近の構成を示す。反応ディスク1は、その円局上に等間隔で複数個の側定セルを兼ねた反応容器2を有し、回転軸3を中心に回転可能に支持されている。5、6は該反応ディスクの円尚上の所定位置に配置された第1及び第2の試奨分注機構でその先端部に複数個の夫々独立した試奨分

注着(図示せず)に接続された複数個の試踐吐出 ノメル5a、6aを有している。7,8は絃鋲1 及び第2の提拌機构で、夫々その先端に 提拌権 7 a, 8 a を有し飲税拌模7 a, 8 a は飲税拌機構 7. 8により前後、上下、回転動作が与えられ反 応容器 2 内の反応液を搅拌する。 9 は光頭ランプ、 10は分光器で拡反応容器2を挟むように放光原 ランプ 9 に対向した位置に配置され、数反応ディ スク1が回転して該反厄容器2が光束11を過過 する際に光吸収側定を行なう。12は反応容器洗 浄根辯で、洗剤ノズル群に a を有し、眩洗剤ノズ ル群の上下動作及び分析終了後の反応容器 2への 吸、排液動作により放反応容器2を再使用可能に 洗浄する。13は試料サンプリング機構で、その 先端に取付けられ、試料分在器(図示せず)に接 脱された試料サンプリングノズル13a に旋回、 上下動作を与える。14は該試料サンブリングノ メル13aの炭回通過経路中に設けられたノズル 洗浄相で、放試料サンプリングノメル13aの道 過に既答なく前成されている。 1 5 は試料デイス

ク機構、16は数デイスク機構15に組込まれた パーコード就取り機材でその辞細は第2回以下に 示す。同図において、 2 1 はペースで、その略中 央別に位置した軸受部21aでポールペアリング 22で佛受された回転は23が下端に韓草24を 固対して回転自在に取付けられている。25は風 幼モータで七の出力強にはビニオン25aが刻まれ、 取組単24と増合つて前記の回転23の上端に 固定されたディスク受け 2 6を回転させる。 2 7 は眩ディスク受け 2 6 に固定され、試料ディスク 28の数ディスク受け26尺対する収付位位を規 制するための位置決めピンである。試料ディスク 28は核ディスク受け26に対し、円筒部内面と 遊跃し、また鮫位位決めピン 27と係合する位位 央め穴28 bにより上下方向には 放自在に、回 伝方向には拘束されて取付けられる。 また、 紋試 科デイスク2 Bには、試料容器2 9 の保持具とな る、またはそれ自身が試料容器としても使用可能 な、例えば試験管状の外間にパーコードラペル 31 が貼付けられた試料容器ホルダー30が複数個、

等間隔で外円周近傍に設けた取付穴28℃に収配さ れる。32は該試料ディスク28の回転位位セン サで、該試科ディスク28に該試料容器ホルダー の取付穴280に対応して設けた位置校置解28 dでその回転位配を検知する。16は眩ペース21 **に固定されたパーコード呪取り機构で、その詳細** を第3、4図と併せて説明する。33は眩パーコ ード銃取り機构の支持フレーム、 3 4 は該支持フ レーム33に固定された枢動モータでその出力強 3 4 a には円板 3 5 が固定 ねじ 3 5 ′ により固定 されている。36は該円板35m固定されたピン て、ローラ37が回転自在に遊飯されている。 3 8は核円板3 4上に、前記の核ローラ 3 7 から 90°遅れた位置に設けられた遐光板で、該支持フ レームに取付けられた光位置センサー39の光油 を遮然することにより放円板35の回転位置を検 知する。40、41は眩支持フレーム33に支持 された案内軸、42は弦案内軸40,41 π、そ の曲方向に想動可能に案内された2ヶのスライド 蚰受で、スライダ43が一体化されて弦探内軸42 上を上下助する。44は該支持フレーム33と版スライタ43との間に歴典された2本引張ばねでこのばねの張力により前記ローラ37と、該スライタ43に設けられた水平面かよび円筒面から成る軌道面43aとが常に接触を保ち、前配した該区かちにより該スライタ43は該案内軸40、41上を直接運動する。44は取付板45を介して該スライタ43に固定された光学式のパーコード銃取器で、該スライダへ上下助作により該パーコードラベル上を走査し、得られた出力信号は解脱器46に送られて核体番号に変換される。創岡装置は上記の各構成要常の動作を創即する。

以上のように构成された自動分析委員の動作原理を説明する。検体が収容された試料容器29が試料ディスク28の回転によりパーコード説取り、位位(第7図P点)に供給されるとパーコード説取り、取り器44がパーコードラベル上を走査してその出力信号を解説器46に送信、解配器46からはパーコードに変換された信号が制御委員に送られ、

予め配位されているパーコードと側足項目との対 応裂により測定すべき分析項目を認識する。前記 試料容器29が移送過程を経てサンプリング位配 (第1図3点)に供給される。と試料サンプリング ノズル13aが眩試科容器29内の校体内に受さ れ、例母姜母がパーコードを用いて認苡した御定 項目に従つて一定量の校体をノメル内に吸引、侵 持する。その後、 歓科サンブリングノメル13a は反応ディスク1の試料吐出位缸(第1図A点) まで旋回、移動し、該吐出位姜A点に移送されて いる反応容器 2 内に保持していた校体を吐出する。 反応容器 2 は一項目についてのみ反応測定を行か うため一般に複数項目の指定がある試料容器29 からは項目数分だけ納配枚体分注動作が行なわれ る。前配分注動作が完了すると、前配反応容器 2 は移送過程を経て第1の武双分在位位(第1図B 点)に到辺する。そとで第1の杖双分注機存5℃ より試裂吐出ノメル 5 aから測定項目の試際が反 応容器 2内に吐出される。 この試験吐出動作によ り、被測定試料は試茲と混和して反応を開始する。

その後、再び移送過程を経て昇1の撹拌位宜(第 1図C点)に到退した反応容器 2 は 放拌樹 7 a に より提供され、よりスムーメな反応が銀行される。 復律権? a は、 没件後に洗券根据(図示省略)に より水洗いされる。その後、更に移送過程を止て 斯 2 の武器の吐出、 撹拌を必要とする場合は夫々 D、 E点で所足の過程を受けた後前配反応容器 2 は反応容器洗浄位置 F、 K 到遅する。上記の各移 送過程中、反応ディスク1は1回転+1ピッチの 歩進始作を行なりより制興され、従つて第1の試 炎吐出位紅日点から洗浄位紅F点に至るまでの移 送期間中、前配反応容器 2 が光束 1 1 を通過する 毎に光吸収側定が分光器30で行なわれ、制御委 **値がパーコードを用いて認識した側定項目に従つ** て彼長道沢、盗鹿御定をする。洗浄位位F点に到 返した反応容器 2 は反応核の敗排後 G , H , I の 各洗浄位位で再使用可能なまでに水疣いされ、そ の数の移送過程を経て試料吐出位は人点まで移送 され、そこで次の試料の吐出を受けて再度反応容 茹として使用される。以上の一連の曲作は金で削

匈裝似により削回される。上記したように、パー コード 貯取り機构は試料ディスク 28上にあつて 分在直前の校体を創御装置に認識させ、放制卸装 位が装位各部をパーコードを用いて認敢した分析 項目、条件で例如するための重要な構成要素であ り、従つて高数別信頼度が要求される。上記の如 く 存成された酸パーコード 配取り機存 3 2 の 効作 を前記した第2~4図をよび餌5図以下を用いて 説明する。 校体認識各身をパーコードで印刷した パーコードラベル31がその外間に貼付けられ、 また放認設番号に対応した校体を収容した試科容 器29を成立した1個、若しくはそれ以上の試料 容器ホルダー30を塔改した試料デイスク28は 駆動モータ25により該パーコード脱取器44に はパーコードラベルが対向した第 1 の銃取り位位 R1まで移送、位位央めされて停止する。この部 1の脱取り位位R1は核パーコード銃取器44に よつて与えられる光学的、物理的条件により眩パ ーコードラベル31が貼付けられた円筒形の試料 容器ホルダー30の中心が該バーコード銃取締の

中心に対し手前側にずれた位置に迫ばれている。 跤試料デイスク28が第1の脱取り位置P1で停 止すると、その走査方向の段下端で休止していた パーコード眈取器44は、その区面モータ34の 回転による波スライダ43の直線運動によりパー コードラベル31に対向してラベル上を上方に走 歪、パーコードラペル 3 1 の無色に印刷されたバ 一、白色のスペースおよびそれ等の印刷幅に対応 したアナログ信号を解脱器 4 6 に伝避される。将 睨器 4 6 では彼アナログ倡号をパーコードに変換、 刷興委員に送信する。該返妨モータ34の出力強 **に固定された核円板35の回転で、核円板35上** のローラ37がはスライダ43の軌道面43 aの 平面即と接触して直線走査された該スライダ43 は、蚊ローラ37が放軌道面43aの円筒面に移 るとその間上死点にあつて運動を停止する。この スライダ43が上死点にある時間、すなわちはロ ーラ37が放スライダの円筒軌動面にある間に拡 武科デイスク28は第2の既取り位数R2に回転、 停止する。 との第2の銃取り位置 R2は前配した

第1の記取り位位R1に対し該バーコード記取器 4.4を挟んで対称の位置に選ばれている。その後 欧円板35の回転が進んで鉄ローラ37が該軌道 面43aの図示右側の平面部に移るとはスライダ 4 3 は下方に直線辺辺を始め、 欧パーコード銃取 器44が確認器46尺その出力を伝達する。解脱 器 4 6 は伝送された俗号が正規の個号パターンに 対し逆の信号パターンであつてもパーコードへの 変換には何の支賦も無い。然る後、パーコード脱 取替44の走査が完了し、放スライダ43が下死 点に迎した位置で放迎光板38が位位センサー39 の光軸を超低して放円板の回転位位を検知、区域 モータ34を停止する。以上の説明で明らかなよ りに本発明はパーコードラベルに対するパーコー ド脱取器の走査位配をパーコード側の位位を移効 することにより仏故位図とするものであり、

- パーコードラベルの移動を本案の如くターン ナーブル方式に依らず直線とした場合
- 2 円筒面に依らず、平面にパーコードラベルを 貼付けた均合

等、パーコード駅取り性能を著しく改容するのみならず、安価で高信頼度な校体器取扱直を提供し得、突施して大なる効果を得るものである。 図面の簡単な説明

第1図かよび第2図は本発明が適用される自効 分析装置とその数体を数要型の存成説明図、第3 図は第2図の接近の部分样細図、第4図は第3図 の動作説明図、第5図は本発明の一交施例を示す 動作説明図、第6図は第5図のパーコードラベル 上の銃取り位置を示した説明図である。

15… 試科デイスク酸剤、16…パーコード脱取り機剤、28… 試科デイスク、30… 試科容器ホルダー、31…パーコードラベル、34… 以励モータ、35…円板、37…ローラ、40,41… 案内軸、42…スライド曲受、43…スライダ、44…パーコード脱取器、46… 対脱器。

代理人 弁母士 小川紛男

3. 根板的なパーコード駅取器の走査を必要としたい、例えばレーザー先を走査して駅取のパーコード駅取器、2次元的にセンサを配収したフォトアレイセンサを用いた場合

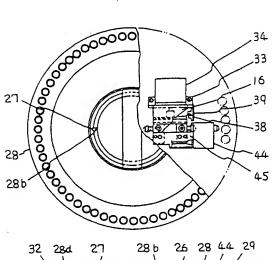
であつても本発明を突 随して後述の効果を視ると とは目を待たない。

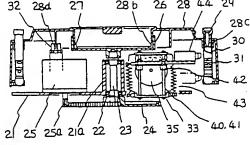
〔発明の効果〕

上記した如く、本発明によればパーコード配取 器に対し、パーコードラベル上の走査位位をパー コードラベルを移動することにより複数位位とす ることのみで

- パーコードラベルの印刷性能、特に品色パー中のポイド、白色スペース中のスポット、汚れご み等の説取りへの影響の排除
- 2 試料容器ホルダーの外円周上に全面に渡つて 貼付けられたラベルの貼合わせ面の影響、即ち ラベルの取付け方向の影響の排除
- 3. ラベルに対する原取器の走班位置をラベル側で移動するため、原取器に対してはその直線走 変を与えるだけの単純な走亜根線とし役扱様な

第2図





第1図

